附件：

审定项目表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 | 会议ID |
|  | 国标委发[2020]53号  20204891-T-469 | 硅片表面光泽度的测试方法 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 审定 | 841-4161-3947 |
|  | 国标委发[2021]12号  20210889-T-469 | 硅和锗体内少数载流子寿命的测定 光电导衰减法 | 有研半导体材料有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]12号  20210890-T-469 | 用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]12号  20210891-T-469 | 多晶硅表面金属杂质含量测定 酸浸取-电感耦合等离子体质谱法 | 亚洲硅业（青海）股份有限公司 | 审定 |
|  | 中色协科字[2021]88号2021-021-T/CNIA | 多晶硅生产固定污染源含氢排气中气态污染物采样方法 | 亚洲硅业（青海）股份有限公司 | 审定 |
|  | 工信厅科函[2020]263号[2020-1508T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT24992020) | 氮化镓化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 审定 |
|  | 中色协科字[2021]88号2021-020-T/CNIA | 硅片切割废料回收硅 | 中国科学院过程工程研究所 | 审定 |